

國立交通大學

材料科學與工程學系

碩士論文

乾膜光阻應用在高頻覆晶凸塊製程之研究

**The study of dry film photo-resist for high frequency flip chip bump
application**

研究生：柯志廷

指導教授：張翼 博士

中華民國九十四年八月

乾膜光阻在高頻覆晶凸塊製程之研究

The study of dry film photo-resist for high frequency flip chip bump
application

研究生：柯志廷

Student : Chih-Ting Ko

指導教授：張 翼 博士

Advisor : Dr. Edward Y. Chang

國立交通大學

材料科學暨工程研究所

碩士論文

A Thesis

Submitted to Institute of Materials Science and Engineering

College of Engineering

National Chiao-Tung University

In partial Fulfillment of the Requirements

For the Degree of

Master of Science

In

Material Science and Engineering

August 2005

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十四年八月